(54) OPTICAL SWITCH FOR MATRIX

(11) 63-197923 (A) (43) 16.8.1988 (19) JP

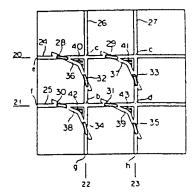
(21) Appl. No. 62-29565 (22) 13.2.1987

(71) NEC CORP (72) JUNICHI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cl⁴. G021 1/31, H04B9 00, H04Q3/52

PURPOSE: To obtain a miniature monolithic integrated circuit, and also, to realize low crosstalk by providing two pieces of optical switch elements between one input terminal and one output terminal, using only one piece of light reflector, and also, forming a matrix constitution itself by an isotopic shape.

CONSTITUTION: When light beams 20, 21 are made incident on a matrix optical switch, thee beams pass through incidence use optical waveguides 24, 25 and made incident on optical witch elements 28~31. In these optical switch elements 28~31, an optical path is switched by an applied voltage O and V. A light beam whose optical path has bee switched from the incidence use optical waveguides 24, 25 to waveguides 36~39 for connecting between the optical switch elements 28~31 is brought to a total refection to some angle by light reflectors 40~43 and made incident on other optical switch elements 28~35 than the optical switch elements 28~31, the optical path is moved to emission use optical waveguides 26, 27, and the light beam is emitted as emitted light beams 22, 23. In such a way, the element length can be miniaturized, the switch is operated by a low voltage, and also, low crosstalk is realized.



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-197923

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)8月16日

G 02 F 1/31 9/00 H 04 B H 04 Q 3/52 A-7348-2H T-7240-5K B-8426-5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

マトリツクス光スイツチ ◎発明の名称

> ②特 頤 昭62-29565

頤 昭62(1987)2月13日 田の

水 明 者 凊 ②発

淳 一

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

原 明 者 藤 ⑦発

雅彦

東京都港区芝5丁目33番1号

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 の出 頣 人

弁理士 岩佐 義幸 の代 理 人

明 田 書

1. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に互いに平行なM本 (Mは自然数) の第1群の光導波路と、これと交わる互いに平行 なN本(Nは自然数)の第2群の光導波路を設置 し、前記第1群の主番目の光導波路と第2群の; 番目の光導波路の交点を(ⅰ.j)とし(1≤ⅰ ≤M、1≤j≤N、i, jは自然数)、交点(i, j) と交点 (i, j-1) 及び交点 (i, j) と 交点(i+1.j)の間にそれぞれ光スイッチェ レメントを配置し(但し、j-1<1.i+1> Mとなる場合には、交点(i. j-1)をi番目 の導波路の端部、交点(i+1.j)をj看目の 導波路の端部とする)、前記第1群の光導波路及 び前記第2群の光導波路とは異なる第3の光導波 路で前記2つの光スイッチエレメント間を接続し、 前記第3の導波路中に光反射器を設置したことを 特徴とするマトリックス光スイッチ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木発明は、基板上に設置した光導波路を用いて 光波を制御する導波型の光制御デバイスに関し、 特に基板上に複数個の光スイッチエレメントを設 置して構成されるマトリックス光スイッチに関す る。

(従来の技術)

近年の光通信システムの発展に伴い、従来になっ い新しい機能やサービスを提供するシステムが考 えられている。その様なシステムで必要とされる デバイスとしては、その一つに超高速切換可能. 低電圧動作。小型で集積化が容易といった可能性 をもつ退波型の光スイッチが挙げられ、そのネッ トワーク化が必要とされている。光スイッチネッ トワークを構成するためには、特に複数の光伝送 路間を任意に接続できる多チャンネル入出力型の 光スイッチが必要である。導波型光スイッチは、 基板上に設置した光導波路を用いて構成されてい るので、1つの基板上に複数の光スイッチエレメ

ントを集積化できるという特徴があり、比較的容易に多チャンネル光スイッチを得ることができる。 なお、導波型の光スイッチには、方向性結合型。 全反射型、Y分岐型等の方式がある。

第4図に、光スイッチエレメントとして方向性 結合器を用いた8×8のマトリックス光スイッチ の例を示す。このマトリックス光スイッチは、雑 誌「エレクトロニクス・レターズ(Electronics Letters 22 (1986)816)」に記載されているもの を引用したものであり、光スイッチエレメントの 1 つを拡大して示している。この例によると素子 長は60mmと非常に大きいものになっている。

(発明が解決しようとする問題点)

光スイッチを多段に組み合わせて得られるマトリックス光スイッチにおいて、光スイッチエレメントとしてはクロストークを比較的容易に低くでき、構成が簡単で多チャンネル化し易い方向性結合型と全反射型の光スイッチが用いられているが、両者ともエレメント長とスイッチング電圧がトレードオフの関係にある。ところが、高速のスイッ

波路と、これと交わる互いに平行ない、第1番路の光導波路を設立し、前部と野び路と群の光導が路と群の方面の光導が第2群の方面の光導が第2群の方面の光導が第2年のでは、1、1、2では

(作用)

本発明は多チャンネル光スイッチの構成に関するもので、その作用について第1図を用いて説明する。第1図はマトリックス光スイッチの一例であるが、このマトリックス光スイッチに光を入射

チングを行う場合は駆動回路を簡略化し、消費できるためにスイッチングでには、光ススッチングでで、光スススが望ましい。従って多くのというができましたがいませば、多くとというというというというというというない。大きの大きないという特性のために、多チャンネル化の大きの結果ない。大には、アインを要因となる。という特性のために、アインは、アインを関いるは、アインを関いるは、アインを関いるは、アインを関いるは、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いるには、アインを関いるは、アインを関いるは、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いる場合には、アインを関いるというには、アインを関いるには、アインを関いるには、アインを関いるには、アインを関いるには、アインを関いるというをはいるというでは、アインを関いるというでは、アインを関いては、アインを関いているというでは、アインを関いるには、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを関いているというでは、アインを対しているというでは、アイスを関いているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスのでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスをは、アイスを対しているというでは、アイスを対しているというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというではないるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというでは、アイスをいるというがでは、アイスをいるというではないるというないるというないるというではないるというではないるというではないるというではないるというないるというないのではないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるののではないるというないるといるというないるというないるというないるというないるといるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないののではないるというないるといるというないるといるというないるというないるというないるといるといるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというないるというな

本発明の目的は、上記の従来の多チャンネル光 スイッチの欠点を除き、小型かつ集積化に適した 多チャンネルのマトリックス光スイッチを提供す ることにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明のマトリックス光スイッチは、基板上に 互いに平行なM本 (Mは自然数)の第1群の光道

すると(20.21 は入射光)、入射用光導波路24.25 を通って光スイッチエレメント28.29.30.31 に入射する。この光スイッチエレメントでは印加電圧0とVとで光路が切り換わる。光路が入射用の光導波路24.25 から光スイッチエレメント間を結ぶ再波路36.37.38.39 に切り換わった光は、光反射器40.41.42.43 によってある角度に全反射され前記光スイッチエレメントとは別の光スイッチェレメント32.33.34.35 に入射し、光路が出射用光導波路26.27 に移り、出射光22.23 として出射される。

本発明においては光反射器40.41.42.43 を用いているために、従来よりも素子長の小型化が行え、また光スイッチエレメント長を大きくとれるために低電圧で動作し、さらに光スイッチエレメントを2つ使用しているために低クロストークの多チャンネルマトリックス光スイッチが得られる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。

第1図は本発明によるマトリックス光スイッチ の1つの実施例である。この実施例は、本発明に 交差導波路全反射型光スイッチを用いたものであ り、2×2の光スイッチを示している。このマト リックス光スイッチは、平行な2本の第1群の人 射用光導波路24,25 と、これら入射用光導波路に 交わる互いに平行な2本の第2群の出射用光導波 路26.27 とを備えている。今、入射用光弧波路24. 25と出射用光斑波路26,27 の交点を a. b. c. d、入射用光導波路24,25 の端部を e, f、出射 用光導波路26.27 の端部を g, h とする。端部 e と交点aとの間に光スイッチエレメント28が、交 点aと交点cとの間に光スイッチエレメント29が、 端部「と交点ととの間に光スイッチエレメント30 が、交点りと交点すどの間に光スイッチェレメン ト31が配置されている。さらに、交点』と交点b との間に光スイッチエレメント32が、交点bと鎬 部 g との間に光スイッチエレメント34が、交点 c と交点 d との間に光スイッチエレメント33が、交 点dと端部hとの間に光スイッチエレメント35が

配置されている。光スイッチエレメント28と32とは光スイッチエレメント間導波路36で接続され、 光スイッチエレノント29と33とは光スイッチエレ ノント間導波路37で接続され、光スイッチエレメ ント30と34とは光スイッチエレメント間導波路38 で接続され、光スイッチエレメント31と35とは光 スイッチエレメント間導波路39で接続されている。 そして、これら光スイッチエレメント間導波路中 にそれぞれ光反射器40、41、42、43 が設置されている

第2図及び第3図は、このマトリックス光スイッチの光スイッチエレメントの製造方法を説明するための図であり、製造方法を述べつつその構造について説明する。

まず、半絶縁性 G a A s 落板11上にすべてノンドープで G a A s バッファ 層12 (厚み0.1μm), A & e. z s G a e. e s A s クラッド 層13 (1μm), G a A s / A & e. z s G a e. e s A S 多重量子井戸 (MQW) ガイド層14 (0.4μm), A & e. z s G a e. e s A S クラッド 層15 (0.5μm), G a A s

トップ層16 (0.1μm) をMBE法により連続成長する。 GaAs/Aℓ...sGa...sAs多重量子井戸 (MQW) ガイド層14は厚み100 人のGaAs. Aℓ...sGa...sAs 層を20周期交互に積層したものである (以下では簡単のためモル比は略して記す)。

次に、フォトリソグラフィ法により幅10μmで 入出力用の導波路と交差角 5~10°の交差パター ンのマスクをエピ層側に形成し、反応性イオン・ ピームエッチング法によりマスク以外のGaAs トップ暦16及びAℓGaAsクラッド層15をエッ チッグする。この際エッチングはAℓGaAsク ラッド層15の途中で止めるように制御した。この エッチングにより、2本の装荷型チャンネルがイ ド17による交差型導波路と入射用導波路及び出射 用導波路が形成される。

第2図は光スイッチエレメントとしての交差型 導波路の部分を示している。

次に第3図のように光スイッチエレメントを結 水準波路、すなわち光反射器入射側導波路44と光 反射器反射側導波路45との交点に、反応性イオン・ピームエッチング法により光反射器46を形成する。この際のエッチングはCaAsバッファ層12まで行う。このようにすると第3図のように入射側導波路44から光反射器46に入射した光はガイド 歴と外部空気との屈折率差 Δn=2.5 によって入射角が臨界角以上の時には全反射され、出射側導波路45へ反射される。

最後に、第2図において、浅い交差角の2等分線 A - A ・に沿って金によるショットキー電極18を形成する。また、裏面にはオーミック接触電極19を金・ゲルマニウムを用いて形成する。これら電極18.19 は多重量子井戸暦14のヘテロ界面に垂直に電界を印加する手段を構成する。

なお、ここで光導波路形成及び光反射器形成に 用いられる反応性イオン・ピームエッチング法は、 エッチング面の垂直性、平滑性に優れていること が知られている。

以上述べた製作プロセスはあくまでも一例であって、製造はこのプロセスに限定されない。 多重

量子井戸暦は、気相成長法(VPE法)や金属有 機物法 (MO-CVD法) などを用いて成長して もよく、導波路の形状はリブ型あるいは溝を掘っ た形状にしてもよい。また、材料系としてはCa AL/ALGaAs系材料を用いた場合につき説 明したが、これに限定されるものではなく、例え ばInP/InGaAsP、InALAs/In CaAs等の半導体材料、LiNbO。等の強誘 電体材料も用いることができ、光スイッチの構成 方式としては方向性結合器, Y分岐型等の構成も 用いることができる。

次に、本実施例の動作について第1図を用いて 説明する。ここでは、スイッチングを行う光の波 長としてMQWガイド層14の吸収端(パンドギャ ップ波長 A。 = 0.85 µ m) より長波長側を考え、 0.875 μ m を選んだ。入射用導波路24に入射した 光20は、光スイッチエレメント28において印加電 圧が0のときには光導波路24をそのまま進行し、 印加電圧がある値Vのときには全反射されて光導 波路36にエネルギーが移行し、光反射器40で全反

射されて光スイッチエレメント32にはいり、光ス イッチエレメント28と同様に印加電圧Vのときに 全反射されて出射用導波路26に移り、出射光22と なる。同様に、光スイッチエレメント28,29,30,31, 32.33.34.35 が印加電圧 0 と V の間でスイッチン グを行うように構成されているものとすれば、任 意の入射端から入射した光が任意の出射端からの 出射光として取り出せ、即ち2×2の光スイッチ として動作させることができる。なお、ここで用 いられている光スイッチエレメントとしての交差 型導波路は第2図のような構造をしており、電板 18.19 間に電圧を印加することにより、 電極間に あるMQWガイド暦14にマイナスの屈折率が誘起 されて入射光が全反射される。この時のクロスト - クはチャンネルガイド17の交差角が5~10°と 大きいため‐30 d B 以下である。

本実施例のように基板上に光反射器を設置する ことによって導波光を入射方向とは異なる方向に 反射させれば、光スイッチェレメントを光入射方 向に多段に配置する必要がなくなり、素子長が小

型化される。特にマトリックスサイズが大きくな った時(チャンネル数が大きくなった時)には、 その違いは顕著である。試算によれば、8×8マ トリックス光スイッチを従来の第4図のような方 法で作製した場合には半導体材料では数皿の大き さになるが、本発明を用いれば1■■以下にするこ とができる。

(発明の効果)

以上、詳細に説明したように、本発明によれば 1つの入出力端子間に光スイッチエレメントが2 個あるため低クロストーク化が行え、光反射器を 1個しか用いないため低損失である。さらにマト リックス構成自体が等方形状であるため、加工が 容易である。したがって本発明によれば小型でモ ノリシック集積が可能でかつ低クロストークの多 チャンネル光スイッチが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、木発明による多チャンネル光スイッ チの一実施例を説明するための平面図、

第2図は、交差型導波路を説明するための図、

第3図は、光反射器を説明するための図、

第4図は、従来の多チャンネル光スイッチを説 明するための図である。

11.12.13.14.15.16 · · · 半源体

17・・・・・・・・・チャンネルガイド

18.19 · · · · · · · 電極

20,21 · · · · · · · 入射光

22.23 · · · · · · 出射光

24.25 ・・・・・・・入射用導波路

26.27 · · · · · · · 出射用導波路

28.29.30.31.32.33.34.35 ・・光スイッチェ

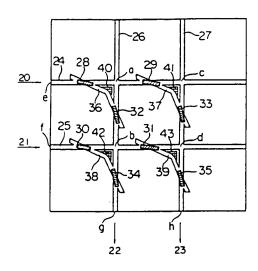
36.37,38,39 ・・・・・各光スイッチエレメ

ントを結ぶ導波路

40.41.42.43 · · · · 光反射器

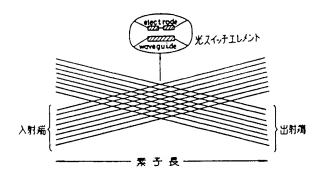
代理人 弁理士 岩佐 養 幸

特開昭63-197923 (5)

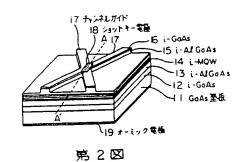


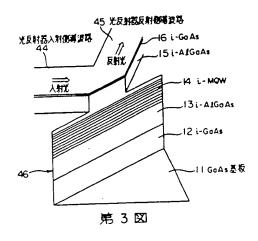
20 , 21	- 入射光
22 , 23	· 出射光
24 . 25	入射用光導波路
26, 27	
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	
36, 37, 38, 39	
40,41, 42, 43	光反射器

第 | 図



第 4 図





手統補正事

昭和63年 5月 9日

特許庁長官 殴

1. 事件の表示

昭和62年特許關第29565号

2. 発明の名称

マトリックス光スイッチ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称

日本電気株式会社

4. 代理人 〒110

居所 東京都台東区台東一丁目27番11号

佐藤第二ピル4階 電話(03)834-7893

氏名 (8664) 弁理士 岩佐 義幸/終記





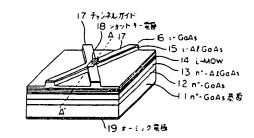
明細書の発明の詳細な説明の間 及び図面

- 6. 補正の内容
- (1) 明報書第8頁第15行目~第9頁第2行の 「まず、半絶縁性GaAs基板11・・成長する。」 を以下の様に補正する。

「まず、n^{*}-GaAs 基板11上に、n^{*}-GaAs バッファ暦12 (厚み 0.1 μm), n^{*}-Al_{0.35} Ga_{0.05}As クラッド暦13 (1 μm), ノンドープGaAs /Al_{0.35} Ga_{0.05}As 多重量子井戸 (MQW) ガイド暦14 (0.4 μm), ノンドープAl_{0.35} Ga_{0.05}As クラッド暦15 (0.5 μm), ノンドープGaAs トップ暦16 (0.1 μm) をMBE法により連続成長する。」

- (2) 第2図を別紙図面のように補正する。
- (3) 第3図を別紙図面のように補正する。

代理人 弁理士 岩 佐 義 幸



第2図

